

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成20年8月14日 (2008.8.14)

【公開番号】特開2006-44238(P2006-44238A)

【公開日】平成18年2月16日 (2006.2.16)

【年通号数】公開・登録公報2006-007

【出願番号】特願2005-188053(P2005-188053)

【国際特許分類】

**B 4 1 J 2/16 (2006.01)**

**B 8 1 C 1/00 (2006.01)**

**G 0 3 F 7/039 (2006.01)**

**G 0 3 F 7/26 (2006.01)**

**B 4 1 J 2/045 (2006.01)**

**B 4 1 J 2/055 (2006.01)**

【F I】

B 4 1 J 3/04 1 0 3 H

B 8 1 C 1/00

G 0 3 F 7/039 5 0 1

G 0 3 F 7/26 5 1 1

B 4 1 J 3/04 1 0 3 A

【手続補正書】

【提出日】平成20年6月26日 (2008.6.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】

第 1 のポジ型感光性材料層をソルベントコート法により形成した後に、加温により、層中の塗布用溶媒を揮発させた後に、第 2 のポジ型感光性材料層を形成するための材料を塗布し、形成された塗布層に熱を加えて塗布用溶媒を揮発させて第 1 のポジ型感光性材料層を得る請求項 1 または 2に記載の微細構造体の製造方法。